

これからの 半導体産業を牽引する 人材育成と産学連携

主催：日本学術会議 電気電子工学委員会 デバイス・電子機器工学分科会／
公益社団法人応用物理学会

2023年3月17日[金]
13:45 - 18:30

場所：第70回 応用物理学会 春季学術講演会内
@上智大学 四谷キャンパス A402 6号館

アクセス https://meeting.jsap.or.jp/venue_access

会場MAP https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2023/01/campusmap_jpn.pdf

●オンライン (Zoom)

URL <https://meeting.jsap.or.jp/opensymposium>

※一般公開シンポジウム一覧の「これからの半導体産業を牽引する人材育成と産学連携」
からご視聴ください。

※講演者、パネリストは現地参加です。

※オンラインで視聴される方は、下記マニュアルをご参照ください。

https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2022/12/2023s_manual-JPN_4.pdf

参加費：無料(一般公開) 定員：200名(事前登録不要)

シンポジウム・プログラム

●日本学術会議 一般公開イベント

URL <https://www.scj.go.jp/ja/event/index.html>

●第70回 応用物理学会 春季学術講演会

URL <https://meeting.jsap.or.jp/symposium>

お問い合わせ先

大橋 弘美 | 日本学術会議 デバイス・電子機器工学分科会委員長／古河電気工業

MAIL hiromi.oohashi@furukawaelectric.com

公益社団法人 応用物理学会事務局

TEL 03-3828-7721

FAX 03-3828-1810

MAIL meeting@jsap.or.jp

PROGRAM

13:45-13:50

ご挨拶

平本 俊郎 | 応用物理学会会長／東京大学

13:50-14:00

趣旨説明

大橋 弘美 | 日本学術会議 デバイス・電子機器工学分科会委員長／
古河電気工業

14:00-14:25

半導体業界における
人材採用と育成の実際
～さらなるイノベーションに向けた
SEAJの活動～

荒木 浩之 | SCREENセミコンダクターソリューションズ

14:25-14:50

半導体デバイス企業が求める人材と
産学連携による育成について

石丸 一成 | キオクシア

14:50-15:15

半導体産業をめぐる状況変化と
人材育成
—STEMと産学共同の行方—

日高 秀人 | ルネサスエレクトロニクス

15:15-15:40

熊本大学における
半導体人材育成への取り組み

青柳 昌宏 | 熊本大学

15:40-16:00

休憩

16:00-16:25

これからの半導体産業を牽引する
ワールドクラスの人材育成と産学連携

常石 哲男 | 東京エレクトロンデバイス

16:25-18:20

パネルセッション
産学連携による
半導体産業を牽引する人材育成

【司会】

高木 信一 | 日本学術会議 デバイス・電子機器工学分科会幹事／
東京大学

森 勇介 | 日本学術会議 デバイス・電子機器工学分科会副委員長／
大阪大学

為近 恵美 | 日本学術会議 デバイス・電子機器工学分科会幹事／
横浜国立大学

【パネリスト】

常石 哲男 | 東京エレクトロンデバイス

山本 義継 | みずほ証券

黒田 忠広 | 東京大学

若林 整 | 東京工業大学

遠藤 哲郎 | 東北大学

青柳 昌宏 | 熊本大学

井上 史大 | 横浜国立大学

18:20-18:30

閉会の挨拶

中野 義昭 | 日本学術会議 電気電子工学委員会委員長／
東京大学